

(Taiwan)

EV GROUP Expands Collaboration with ITRI on Heterogeneous Integration Process Development – August 31, 2022



EV GROUP攜手工研院擴大異質整合製程開發

本文作者: EVG 點擊: 910 2022-08-31 11:35

前言:

工研院採騰多奪EVG晶園接合與微影系統 包含革命性的LITHOSCALE®無光單曝光微影系統

2022年8月31日--做機電系統 (MEMS) 、奈米科技與半導體市場的晶面接合暨微影技術設備之領導廠商EV Group (EVG) ,今日宣布樓手工業技術研究院 (以下簡稱工研院) 擴大先進異質整合製程的開發。



在半導體製造中,隨著超越電晶體微縮的更高效能需求提升,3D垂直堆疊與將多種不同的組件與晶粒,從製造、組裝到封裝至單一設備或封裝中的異質整合封裝技術,也促成了高頻寬互逼,以提升整體系統的效能,更成為AI人工智慧、自動駕駛與其它高效能運算應用的關鍵驅動力。經濟部多年的就看到此前瞻技術的發展潛力,積極推動「人工智慧晶片異質整合模組前瞻製造平台」及「可程式化異質3D整合」等國家級的研發專業;並支持工研院成立異質整合小晶片系統封裝聯盟(Heterogeneous Integration Chip-let System Package Alliance;Hi-CHIP),協助打造包括封裝設計、測試與驗證,及試產生產的完整生態系,已逐步達成供應鏈在地化的目標,更成功違反商機。由於EVG是Hi-CHIP聯盟成員之一,多套EVG最先進的最直接合與微彩系統,包括LITHOSCALE®無光罩曝光微影系統、EVG®850 DB自動化剥離系統及GEMINI®FB混合接合系統將於2022年底的進駐工研院3D-IC實驗室;未來將工研院的先進設循導入是產平台後,將協助雙方的共同客戶加速開發全新異質整合製程,拓展至客戶端的晶直徹。



工研院電子與光電系統研究所副所長點靠仲表示,工研院的使命為帶動工業發展、創造經濟傳信並透過科技的研發增進社會福祉,長期以來持續開發全新30與異質晶片整合製程,並為供應鏈打造更緊密的合作關係,推進半導體產業持續發展與成長。由於工研院的全自動化量產系統與合作業者的晶圓廠規格相同,包括來自EVG的全新晶圓接合與微影解決方案,有利於業者立即將工研院開發的製程配方導入生產過程,加速從實驗至到晶圓廠量產上市時程。

EV Group執行董事會成員暨銷售與客戶支援執行總監Hermann Walll表示,EVG自1980年在處地利成立以來,重持發明 (invent)、創新 (innovate)、實作 (implement) [31] 理念,積極與工研院等全球領先的研究機構合作,加速推動半導體產業未來創新的新技術開發與商業化。EVG目前在全臺皆有優秀的無程與應用工程國際,過去幾年來已大幅通展製程相關基礎架構,未來雙方在持續合作下,除了讓EVG取得世界級的研究專業知識,更能進一步強化EVG在臺灣的製程優勢,滿足在臺客戶與合作業者逐步增加的需求與挑戰。

關於工業技術研究院

工業技術研究院是國際級的應用研究機構,擁有六千位研發尖兵,以科技研發,帶動產業發展,創造經濟價值,增進社會福祉為任務。自1973年成立以來,率先投入稽體電路的研發,並孕育新與科技產業;累積超過三萬件專利,並新創及育成包括台積電、聯電、台灣光潭、品元光電、盟立自動化、台生材等上市櫃公司,帶動一波波產業發展。面對人口往都市集中以及高龄化的超向,當科技改變生產及消費模式,氣候變遷帶來2050淨零剛排全新的機會與挑戰,環境與能源改變的條促迫在眉睫,後疫情時代下丕變的國際局勢,工研院聚集客戶新價值,找出新雲求,擊畫「2030技術策略與藍圖」為解決方案,厚值AI、半導體晶片、通訊、資安與雲端、智慧感測等五大智慧化致能技術,聚集「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」三大應用領域的研發方向,用科技創新翻轉生活,以市場雲求為導向、發展解決方案、創建新新市場,以認求人類社會福祉,引領產業社會運向美好未來。

關於EV Group (EVG)

EVG是全球半導體、微機電、化合物半導體、電源元件和奈米科技應用的晶圓製程解決方案領導廠商,主要產品包括晶圓鍵合、 晶圓傳化、微影/奈米壓印微影技術 (NIL) 和檢測設備,以及光阻塗佈機、關影機、晶圓清洗和檢測設備。EVG成立於1980年,藉由 一個完備的全球網絡資源寫全球的客戶和合作夥伴提供服務。更多相關資訊請參考公司網站:www.EVGroup.com。